

MBSC棟内研究装置・設備機器担当者						
【装置・設備は、担当者に連絡の上、必ず装置講習を受講してから使用すること】						
装置名	型式	メーカー	設置部屋	担当教職員	内線	E-mailアドレス
クリーンルーム	AIC-9500CS	アップ科学株式会社	1階 クリーンルーム	CR管理室 金田 祥平 鈴木 健司 相川 慎也	3663 3508 3660 3431	16crk@cc.kogakuin.ac.jp kane-da@cc.kogakuin.ac.jp ksuzuki@cc.kogakuin.ac.jp akawa@cc.kogakuin.ac.jp
Si深掘りエッチング装置	MUC-21 ASE-SRE	住友精密工業株式会社				
接触角計	Phenix300	メイワフォーシス株式会社				
金属顕微鏡	BX41M	オリンパス株式会社				
金属顕微鏡	BX51-33MU	オリンパス株式会社				
スパッタ装置(一元)	L-210S-FH	キャンノンネルバ株式会社				
スパッタ装置(三元)	L-332S-FH	キャンノンネルバ株式会社				
高速型真空蒸着装置	VPC-410	アルバック機工株式会社				
スピコーター①	1H-DX2	ミカサ株式会社				
スピコーター②	MS-A150	ミカサ株式会社				
スピコーター③	MS-A150	ミカサ株式会社				
片面マスクアライナー	M-1S	ミカサ株式会社				
両面マスクアライナー	PEM-800	ユニオン光学株式会社				
レーザー直描装置	DDB-201	ネオアーク株式会社				
コンバクトエッチャー	FA-1	株式会社サムコインターナショナル				
RIE	RIE-10NR	株式会社サムコインターナショナル				
オープン	DX-401	ヤマト科学株式会社				
放棄式スピンドライヤー	SF-250-HDN-ARM1	ジャバンクリエイト株式会社				
膜厚計	F20	松下テクノレーディング株式会社				
EDX WETSEM	JSM-6360LA	日本電子株式会社				
形状測定レーザーマイクロスコープ (レーザー顕微鏡)	VK-X200	株式会社キーエンス				
3Dリアルサーフェスビュー顕微鏡	VE-8800S	株式会社キーエンス				
ダイシングマシン	DAD-522	ディスコ株式会社				
ブローラー	PC-10	ナリシゲ				
小型真空蒸着装置	VWR-400M	アルバック機工株式会社				
超純水製造装置	Milli-Q Element A-10 Elix 3	日本ミリポア株式会社				
ECRイオンシャワー装置	EIS-200ER	株式会社エリオニクス				
真空隣接装置	HORIVAC300S	堀口鉄工所				
引張強度試験機	HEIDEN type 18L	新東科学株式会社				
接触式表面形状測定装置	Dektak XT-E	Bruker Corporation				
4探針抵抗測定器	Model sigma-5+	エヌビエス株式会社				
クリーンルーム	-	日本エアテック株式会社	3階 クリーンルーム	CR管理室 金田 祥平 鈴木 健司 相川 慎也	3663 3508 3660 3431	16crk@cc.kogakuin.ac.jp kane-da@cc.kogakuin.ac.jp ksuzuki@cc.kogakuin.ac.jp akawa@cc.kogakuin.ac.jp
フェルト砂レーザー	IFRIT	サイバーレーザー株式会社				
拡散接合装置	NP-15G-S	ネムス株式会社				
電子ビーム蒸着装置	JBS-Z0501EVC	日本電子株式会社				
赤外線放射温度計	A6753sc	日本バーズ株式会社				
バリコンコーティング装置	PDS-2010	Speciality coating systems				
半導体レーザー (3W)	VD-IVA	漢和商事株式会社				
粘弾性測定装置	ARES-G2	ターエイブンスツルメントジャパン株式会社				
EDX WETSEM	JSM-6360LA	日本電子株式会社				
X線回折装置	RINT2200V/PC	株式会社リガク				
X線回折装置	SmartLab	株式会社リガク				
集束イオンビーム装置(FIB)	FB-2100	株式会社日立ハイテクノロジーズ				
YAGレーザー(バルス)	CYQ-T050MWS	ネオアーク株式会社	16-226	柳田 徹郎	3500	yanaseko@cc.kogakuin.ac.jp
ラン顕微鏡	XploRA	株式会社堀場製作所				
三次元モデリングシステム	VG Studio Point Master	日本ビジュアルサイエンス株式会社				
光造形装置	URM-HP301	株式会社ユニラビッド				
光造形用CAD	SolidWorks	キャンシシステムレーディング				
リアルタイムPCR	LightCycler480 System II	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社				
吸光マイクロプロベトリダ	Multiscan FC	Thermo Scientific	16-231	西谷 要介	3516	at13152@ms.kogakuin.ac.jp
細胞培養システム(クリーンベンチ)	MCO-175.MCV-B161F	三洋電機				
冷却遠心機	kubotal-2800	久保田商事株式会社				
乾熱滅菌器	NDS-510	EYELA東京理化学工業株式会社				
オートクレーブ滅菌装置	KTS-3065	アルプ株式会社				
オートクレーブ滅菌装置	KT-2322	アルプ株式会社				
臨界点乾燥装置	JCPD-5	日本電子株式会社				
蛍光・位相差インキュベータ顕微鏡	LCV110-SK	オリンパス株式会社				
ミクロトーム	リトラーム REM-710	大和光機工業株式会社				
マイクロスコープ	VHX-100	株式会社キーエンス				
マイクロスコープ	VHX-1000	株式会社キーエンス				
ナノインプリント装置		obducat				
超深度カラー3D形状測定顕微鏡 (レーザー顕微鏡)	VK-9500	株式会社キーエンス	応用実験室 (16-326)	CR管理室 相川 慎也	3663 3661	16crk@cc.kogakuin.ac.jp akawa@cc.kogakuin.ac.jp
超微小押込み硬さ試験機①	ENT-1100a	株式会社エリオニクス				
超微小押込み硬さ試験機②	ENT-1100a	株式会社エリオニクス				
走査型共焦点レーザー顕微鏡	OLS-3000LS	オリンパス株式会社				
熱分析装置(TG-DTA)	Thermo plus EVO TG 8120	株式会社リガク				
ワゴン型3D形状測定機	VR-3200	株式会社キーエンス				
PEN型大気圧プラズマ	P500-SM	株式会社魁半導体				
レーザードップラー流速計	SmartLDV II システム	日本カノマックス株式会社				
熱線流速計	カノマックスIHW-100 4CHシステム	日本カノマックス株式会社				
流体力計測装置	LMC-61296	日章電機株式会社				
立野 昌義	3510	tateno@cc.kogakuin.ac.jp				
阿根 英孝	3607	asoh@cc.kogakuin.ac.jp				
CR管理室	3663	16crk@cc.kogakuin.ac.jp				
小林 元康	3324	motokoba@cc.kogakuin.ac.jp				
流体力計測装置	3581	at12164@ms.kogakuin.ac.jp				